COOLING DEVICE FOR SEMICONDUCTOR ELEMENT

PUB. NO.: 62-092349 [JP 62092349 A] PUBLISHED: April 27, 1987 (19870427) INVENTOR(s): MAEDA HAJIME

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) APPL NO.: 60-232669 [JP 85232669] FILED: October 17, 1985 (19851017)

INTL CLASS: [4] H01L-023/46

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components) JOURNAL: Section: E, Section No. 543, Vol. 11, No. 292, Pg. 132,

September 19, 1987 (19870919)

ABSTRACT

PURPOSE: To display the characteristic rating of a semiconductor element sufficiently, and to remove the possibility of an electrical shock by molding an electric insulating material to either one surface of contact surfaces among current terminals and cooling blocks and electrically insulating the current terminals and the cooling blocks.

CONSTITUTION: Insulating layers 9b are molded to sections being in contact with current terminals 2 in cooling blocks 9a consisting of a metal having excellent thermal conductivity such as copper. Heat generated from a semiconductor element 1 is transmitted to water through the current terminals 2, the insulating layers 9b and the blocks 9a, and water is circulated to the outside, thus cooling the element 1. Thermal conductivity is affected only by the insulating layers 9b and is not deteriorated largely at that time. Water in a water channel is insulated completely by an electric circuit and insulating type cooling blocks 9, thus removing the possibility of an electrical shock.

(1) 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭62-92349

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和62年(1987)4月27日

H 01 L 23/46

Z - 6835 - 5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

半導体素子冷却装置

 \blacksquare

②特 頤 昭60-232669

砂出 類 昭60(1985)10月17日

砂発 明 者 前

甫 伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所

- L

⑪出 颐 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

②代 理 人 弁

弁理士 大岩 増雄

外2名

明 佃 曹

1. 発明の名称

半導体素子冷却裝置

2. 特許請求の範囲

半導体素子の両側に電流端子として冷却ブロックの順に重ねて挟持された半導体冷却装置において、電流端子と冷却ブロックの接触面のいずれか 片方の面に電気絶縁材料を成形し、電流端子と冷 却ブロック間を電気絶縁したことを特徴とする半 導体冷却装置。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

この発明は、半導体素子に使用される電気機器 の冷却装置に関するものである。

【従来の政術】

電気機器、特化ダイオード、サイリスタ、トランジスタ等の半導体業子は温度によつて、 その特性が変化しやすいばかりでなく、放熱が感い聴覚にあつては局部発熱によつて破壊する危険もあるため、従来から種々の冷却装置が考えられてきた。

とのうち、水冷半導体装置の従来の実施例について第2凶の疑斯面凶で説明する。

(1) は半導体業子、(2) は 1 対の電視増子、(3) は樹などの熱伝帯性良好な金属から成る冷却プロックであり、(4) はその内部に設けられた水路である。 (5) は冷却プロック(3) にねじ込み又はロー付けにより取付けられた黄銅などの金鋼から成るホースニップルである。

さらにホースニップル(5) は配管ホース(6) で連結されてかり、この配管ホース(6) かよび水路(4) には、凶示の矢印方向に水が流れるようになつている。 そして、半導体業子(1) の発熱は冷却プロック(3) を託由して水に伝道され、吸収されるようになつている。

また、(7) は絶縁盛でもり、この絶縁盛(7) により 冷却プロック(3)、電流増子(2)、半導体業子(1) を挟 んで比接力を受けるようにするとともに、圧接機 造部(凶示せず)と電気絶線をしている。

[狏川が解決しようとする問題点]

このような従来の水冶半導体装置の最大の電点

(2)

(1)

は、本語が帯電することにある。したがつて半導体素子(1)の両端にかかる電圧がそのまま配。ホース(5)シよび内部の水に印加されるための水の低抗が低いと多大のもれ電佐が水系路を使れ、特に直使電圧がかかれば、ホースニンブル(5)が電液減食により溶解、損耗され、短期間で冷却ブロンク(3)が使用不能となる。

また木の抵抗が低い場合、たとえば、人が阿承路の木を触れた場所で使用したとしても路地の恐れすらでてきて危険である。これらを防止するため水抵抗はできる貼り高くする必要があり、さらに水質の管理も容易でない。

この対策として第3図の統断面図の(A)に示すように電技備子(D)と冷却ブロック(3)の間に絶縁坐(8)を挿入し電気回路と水系路を絶縁したものが考案されている。このの絶縁坐(8)の断面図を(3)に示す。(8a)は、ベリリアヤボロンナイトライド(BN)等からなる無伝導性良好な絶縁材である。絶縁板の厚さは 0.5~1.5m配度が一般的である。(8b)は金属板である。絶縁板(8a)と金属板(8b)は接着剤(8e)

(3)

久回路と水系路を絶験することができる。

【発明の実施例】

第1因は、この発明の一実施例を示す経断面図である。図において第2図と同一番号は同一または相当部分示するのであり説明は省略する。

すなわち、(1) は半導体業子、(2) は一対の電流増子であり、(9) は本発明による過級形治却プロックである。 (9a) は影等の熱伝導性良好な金属でなる治却プロックであり、電流増子(2) に接する部分には過級層 (9b) が成形されている。 この過級層 (9b) はアルミナ、強化アルミニクムやボロンナイトライド等の熱伝導性良好な電気過級材料を溶射などにより容易に成形できる。

熱伝导性はヤヤ劣るがエポキシ樹脂等の成形も 有効である。

地級層の序さは耐電圧により決せるが 0.05~1.5 = 程度の範囲が一般的である。

(4) は上紀絶豫形冷却プロック(9) の内部に設けられた水路でもる。

(9 は色象形冶却プロアク(9) にネジ込みあるいは

Kよつて没着される。この目的は絶縁材 (8a) が非常に能い性質のものであり、耐鬱単性の改善と取扱いの容易化のためである。

せして、この報道においては、半導体素子(1)の 発熱は電使用子(2)、絶縁坐(8) せして冷却ブロンク (3) を軽由して水に伝達され、吸収されるが、絶縁 坐(8) の然伝導効率は金属板 (8b)、接着剤 (8c)が介 在することにより相当に高くなつてしまり。この ために半導体素子(1) の特性定格を相当に下げて便 用せざるを得ない。

この発明の目的は半導体素子の特性定格を十分 に発起でき、感覚の恐れはなく、また、電流腐食 などは発生しない半導体素子を用いた電気機器の 冷却装置を提供することである。

(間辺を解決するための手段)

しかるに、この発明は冷却プロックの電流場子 との摂版面に絶縁層を成形したものである。

(作用)

すなわら、この絶縁層を冷却プロックに成形することにより、熱伝導効率を下げることなく、電(4)

ロー付好により取付けられたホースニップルである。 さらに配管ホース(6) はホースニップル(5) を介して、 2 つの絶縁形冷却プロック(9) の水路(4) を連結していり、放配管ホース(6) 及び放水路には図示の矢印方向に水が流れるようになつている。

次に本装置の作用効果について説明する。この構造にかいて、半等体素子(I)から発生した熱は、環境場子(2)、絶縁層・(9b)、冷却プロック(9a)を経出して水に伝達され、飲水に吸収され、飲水が外部へ循環することにより半等体素子(I)は冷却される。そしてこの際、熱伝導効率は過極層(9b)の影響のみで大中に感くなることは解消できるとともに、水路内部の水は電気回路と飲絶機形冷却プロック(9)により完全に絶縁されてかり、帯電することはない。

従つて本英質にかいては、熱伝等効率の良好で、応覚の恐れもるいは電視度食などは発生しない。

また、本発明を用いれば従来高純水を使用しなければ製作不可能であつた高電圧の半導体素子や 却装置をも容易に実現できる。

(6)

(5)

カン、本発明は冷却プロック (94) に色維羅 (9b) を成形する場合について説明したが電流機子(2) に絶維羅を成形した場合にも同じ効果が得られるものである。また、半導体業子を複数個組合わせた場合にも広く適用できる。

[発明の効果]

以上のようにこの発明によれば、冷却プロック に熱伝導性の良好な電気絶縁材料を成形したので 、熱伝導効率が良く、冷却水が電気回路と完全に 絶縁され、安全性が高く、かつ電視開食を防止で きる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1因はこの発明の一実施例を示す経断面図、 第2因、第3因は従来の半導体素子治却装置の構 成例を示す経断面図である。

図において、(1) は半導体素子、(2) は电流場子、 (3) は従来の冷却プロック、(4) は水路、(5) はホースニップル、(6) は配管、(7)、(8) は従来の絶線坐、(8a) は絶線板、(8b) は金属板、(9) は絶線形冷却プロック、(9a) は冷却プロック、(9b) は絶線層であ

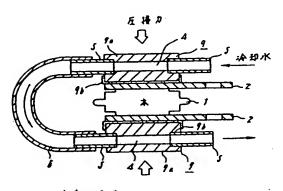
(7)

8.

化理人大岩 增雄

191

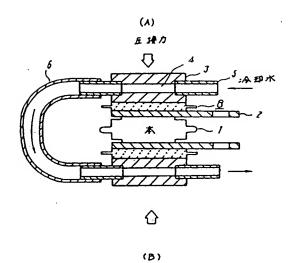
第 1 図



1: 平界体養子 2: 電流 接子 4: 水 所 5: ホースニップル 5: 虹 ボース 7: 起 軟 枠 か: 社 軟 月 9a: 冷却でロック E#N

ADA

93 3 13



THIS PAGE BLANK (USPTO)